

決定理由

黒部氏は、令和2年まで株式会社東芝研究開発センターにおいて常務待遇の首席技監であり、研究機関における組織のトップも経験し、研究開発マネジメントの経験が豊かで強いリーダーシップを有している。

また、半導体デバイス・材料全般を専門分野とし、スマートフォン等に用いられているNAND型フラッシュメモリの研究開発や海外の半導体メーカーとの共同開発プロジェクトを推進したほか、機械システム分野では自動荷降ろしロボットや社会インフラ検査・モニタリング技術の研究開発など、専門外の分野のさまざまな技術グループのマネジメントについても経験が豊富である。

これらの経歴から、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの理事長として、適任であると判断したものである。